DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Logal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

2854595

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 54120498 A2 790919 <No. of Patents: 001>

LASER MACHINING (English)
Patent Assignee: HTTACHI LTD

Author (Inventor): YAMAGUCHI HIROSHI; MITANI MASAO; MIZUKOSHI KATSUROU

IPC: *B23K-026/00;

JAPIO Reference No: *030144M000098;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 54120498 A2 790919 JP 7826580 A 780310 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 7826580 A 780310 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00468498

08:30

LASER MACHINING

PUB. NO.:

54-120498 [JP 54120498 A]

PUBLISHED:

September 19, 1979 (19790919)

INVENTOR(s): YAMAGUCHI HIROSHI

MITANI MASAO

MIZUKOSHI KATSURO

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

APPL. NO.:

53-026580 [JP 7826580]

FILED:

March 10, 1978 (19780310)

INTL CLASS:

[2] B23K-026/00

JAPIO CLASS: 25.2 (MACHINE TOOLS -- Cutting & Grinding)

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS)

JOURNAL:

Section: M, Section No. 82, Vol. 03, No. 144, Pg. 98,

November 28, 1979 (19791128)

ABSTRACT

PURPOSE; For efficient machining, to contact thin film having a high laser-beam absorption factor and easy of laser machining closely with the surface of a material having a low laser-beam absorption factor. CONSTITUTION: The laser beam 2 coming out of a YAG laser oscillator 1 is reflected by a reflector 3 and condensed on the surface of the work placed on a placement table 6 by a condenser lens 4 to make working thereof. Said work 5 is a thin ln(sub 2)O(sub 3) film 7 vapourized on the a glass substrate 8 so as to have a thickness of several 100 angstroms. A thin color paint film 9 is provided on said film 7 because of the latter's low absorption factor. The black ink for drawing which has a high YAG laser absorption factor and easy of laser machining is used as said color paint so as to have a thickness of 500 - 20,000 angstroms.

08:30

⑩日本国特許庁(JP)

卵粉許出額公開

◎公開特許公報(A)

昭54—120498

Mint. Cl.2 B 23 K 26/00 識別記号 60日本分類

74 N 7

6570-4£

庁内整理番号 砂公開 昭和54年(1979)9月19日

発明の数 2 密查請求 未請求

(全3頁)

⊗レーザ加工法

创特

廢 昭53-26580

邻出 願 昭53(1978)3月10日

@ 発明者 山口博司

横浜市戸塚区吉田町292番地

株式会社日立製作所生産技術研

究所内 `

同 三谷正男

横浜市戸塚区吉田町292番地

株式会社日立製作所生産技術研 究所内

心死 明 者 水越克郎

横浜市戸塚区古田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研

究所内

②出 頭 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目5

番1号

四代 理 人 弁理士 薄田利幸

明柳寺の浄香(内容に変更なし)

湖 書

- 1. 证明の名称 レーザ加工法
- 2 多解腺素の動性
 - し レーザ光に対する鉄収率の低い物体の表面。 に、レーザセに対する吸収率が高く、かつ、 ^ レーザ加工が高力な神輿を付着させ、との漢 ・ 及に対して、一ず光を思射して、との得談と・ 下品の物体を加工することを特徴とするレー・ サ加工万法。
 - 2、 ガラス基限上に形成された建規材料の薄膜: 上に、レーツ光に対する鉄収率が落く、かつ。 レーザ加工が容易な薄膜を付着させ、この上、 からレーザルを服好して存襲からび透明材料。 事級を加工することを特殊とするレーブ加工 。 万长。
- 2 免费心解检查税明

本元明はレーザ光に対する観収率の低い効体。 を加工するレーサ加工力をだ的するものである。 レーナ加工法はレーデ先をレンズ等の充学素。 改領的にも高さなものとなっ。 子はより物体表面の狭い負収に集光して、この

銀缸の物体にレーザルを製収させて脳解・悪鬼・ 触触させ加工を行う技術である。したがってレ ^ ーナ先に対する数収率の低い物体に対してだい。 ~ザ加工を行うととは出身である。例えば住め「 て成射率の悪い金属材料、特に要面仕上げ程度 の高いものはレーザ加工を行うことは応応でる。 る。又、彼めて透過率の高い材料、例えばガラッ ス・ザファイヤ・ In2 Us 薄膜などもレーザ加工・ を行うととが困難である。これらの箇年にかい、 ては漁者レーザ加工にむいて用いられるルビー・ レーサ , YAG レーザ , ガラス・レーザ , 色素レ . ープ、Arレーザをの可殺先から近赤外光の保養、 鉄城のレーサ光に対する政权率は確めて低く。 ・ 若々改多だすぎたい。風射されだ残りのレーサー 光は弦加工物体の歪回において反射されるか、 ずたは誘盗してしまい。加工に用いられないの て、疾動に加工に用いるレーザ出力の数10元以 上のレーザを限射する必要があり、効果が悪く、

本発明の目的は上配した従来技術の欠点をな

(し、いーサル双する森収率の低い物体に対し て効ホ及くレープ加工を行なりレーザ加工方法 を提供するにある。

From-NIXON PEABODY LLP

即ち不発明においてはレーザ光に対する吸収 本の低い並加工物の表面に、レーザ光に対する : 吸収品があくレーザ加工の容易な複製を哲療で ・ 基滑する。

そのな態においてレーザ大を風射すればこの ・ レープ先に対する鉄収率の高い際膜によってレ ーず沈のエネルギの大部分は吸収され、加スキー とれはその環境材料と付滑法に応じて疣疹・エ されるが、何時にこれに密煙した粧加工物に敷 . スネルギを伝える。

上配算級はレーザ先に対する吸収率が高いの

45 M M 54--- 120498CD

は加工される。また、との薄膜の原みを例えば「 数 4年以下程度に輝くしてかけば最光限射される。 レープ犬のパワー毎度分布と、薄膜を迫して核 四工物製面が受けとる船エネルギによるパター 佐瓜分布とはほぼ一致することとなる。したが ・ って得願がないときに比較して加工征が増加すべ せる。例えば潜色歯科を執布する。潜色材料を ・ る程度は小さく、そのため歌迎,為特度の加工・ がてきる。

> また、レーザルを服剣しない部分にむいては、 加工役も上記の御頭が武符することになるが、

以下本元明の実施例を配する。取り郊に立い て YAG レーザ発益台1より出たレーザビーム2 は反射観りによって反射され集光レンズもによ みならずレーザ加工が容易な材料でできてわり、 って敷御台 6 の上に飲食された数加工物 5の 姿 かつその呼ぎも悪いので吸収したレーザのエネ。「菌に来えされとれを加工する。益加工物は成2 ルギのわずかな部分のみ必その加工に気やされ、「餡に示すようにガラス最板8の上に蒸煮された」 らこととなり、大部分のエネルギはこれに告示! 厚さ数 100 Åの ln2 Uz 薄膜 7 ておる。YAGレー した被加工物に伝えられ、これにより被加工物 ヤ光に対する I+205 孫 颶の吸収率は きわめて低

(4~13役別にすぎない。したがってきかり ** 移展すの上に弾色型料降級を整帯した。潜色盤 ・ 符号の説明 料としては YAGレーザの准長に対して無収率が・ 高くかつレーザ加工の容易な要凶用の悪イング・・・2 … レーザビーム を用い、これを 500~2000 Lの厚さに進布し · 九。との右矢加工に必要なレーブのエネルギー 、 密度は数iú J Adに低下した。レーザを照射した。 い部分に淡みする潜色盛料確保は加工低符級格。 剤で氏ゆすることにより容易に敏差するととが 。

以上透明薄膜をレーザで加工する場合の例を、 記したが、波明なガラス,サフィイヤダ、ある いは高反射布の金属等に対してもこのように改 収集が高くレーザ加工が容易な神祭を表面に付 殆させることにより 阿根の効果が得られるとと は上記したらとにより明らかである。

4. 図面の簡単な配明

裏1倒はレーザ加工伝を示す図、第2回はガー て加工が出避であり、とれを加工するためには · ラス基板とその上に形成された Is 20s 海膜の · レーザのにネルギー密度として改 1000J/ddが必 ・ 断面図。第 3 図は差色放料を適布した l n 203種 ・

・ぇ --- YNG レーナ 右 西 都

3 - 1- KZ 447 665

→ 小 製光 レンズ

5 … 被加工物

6 … 数物台

7 … 1 = 7 O 5 停 度

8… カラス高級

9 … 爱色齿科海瓜

代联人并理士 再 田 利 章 出面の序章(内容に変更 L) **才!◎** .

特開阳54-120498(3) 手 校 補 正 客 (万式) _{20 20}53 ₃₋ 6 ₁ 1 ₽

特许疗货官 股 群 丹 〇 段 示

冠 和55年 特許別部 26580 号

免明 0 名称

額圧をするが

東岸k Oba 特 介 出 頭 人 で までが2 存式会社 " 日 又 到 作 所

東水瓜では州氏なの内一丁目を乗り号

始春会文、明四春全文及び図面全部

発展を対象の許事(内容に正変なし) 制圧のお客

才 2 四 Managarities **≯** 3 Ø *********